



ELSEVIER

Author index

- Amaya, M. 19
Amemiya, Y. 149
An, X.-W. 235
Arita, Y. 1

Bai, T. 85
Bao, J.-B. 295

Chen, G.-H. 295
Chen, J. 265
Chen, Q. 33
Chen, X. 33
Chen, Y. 85, 93
Cheng, Y. 285

Dai, M. 69
Deng, Y. 275

Fujita, Y. 117
Furuichi, R. 253
Furusaki, A. 253

Gao, Q. 265
Gao, X. 265
Gu, S. 33
Guo, D.-J. 235
Guo, H.Z. 243

Hamada, S. 1
Han, B. 327
Han, S.-J. 295
Hatakeyama, H. 137
Hatakeyama, T. 137
Hatta, I. 149
Hayashi, C. 77
Hidaka, Y. 117
Hu, R. 111
Huang, S. 93

Kanari, K. 183
Kimura, T. 59
Konno, H. 253
Kumashiro, R. 221
Kuroda, Y. 221

Li, F. 189
Li, H.-P. 69
Li, J. 111
Li, Q. 213
Li, Y. 93
Liu, J. 265
Liu, J.-S. 275
Liu, R. 327
Liu, X. 167, 285
Liu, Y. 51, 93
Lu, J. 85
Lu, Y. 85

Mao, X. 307
Matsuda, T. 221
Matsui, T. 1, 155
Matuoka, S. 149
Meng, J. 93
Murakami, S. 41, 127
Murase, N. 41

Nagao, M. 221
Naito, K. 19
Nakamura, K. 137
Nakamura, M. 127
Nakayama, H. 77
Noda, Y. 117

Ogawa, H. 41
Oguni, M. 201
Ouchi, M. 93
Ozawa, T. 183

Qin, G. 265
Qu, S.S. 175

Ran, Q. 307

Seki, A. 103
Shen, Y. 265
Shi, J.R. 243
Shibasaki, Y. 103
Shimada, S. 317
Suga, H. 201
Sun, L. 111

Sun, X. 51

Takagi, S. 59
Takahashi, H. 149
Takeda, K. 201
Takeishi, N. 103
Tamura, K. 127
Tan, F.B. 285
Tan, Z.-C. 189
Tian, A.-M. 275
Tian, C.M. 243
Tsuji, T. 11, 19

Wang, B. 167
Wang, H. 175
Wang, J. 195
Wang, L. 195, 213
Wang, Q. 265, 295
Wang, X. 51
Wang, Y. 327
Wang, Z.T. 285
Wu, W. 307

Xie, C.L. 175
Xiuying, G. 265
Xu, J.Z. 243

Yamamoto, O. 201
Yan, H. 327
Yang, G. 33
Yang, H.-Y. 69
Yao, P. 213
Ye, S. 307
Yen, L.-F. 167
Yin, Z. 33
Yu, T. 195

Zeng, W. 33
Zeng, X.-C. 275
Zhang, H.Y. 243
Zhang, L.-Z. 295
Zhang, L. 93
Zhang, W. 213
Zhang, Y. 167
Zhao, J.-P. 69
Zhou, H. 33